



VOSSIUS & PARTNER

Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

石野良和

1973 年大阪大学大学院溶接工学を卒業後、新日本製鐵会社（現「新日鉄住金株式会社」）に入社、研究員として溶接材料、溶接機器に関する研究開発、およびこれらの生産ラインへの適用研究に従事。



1979 年より知的財産業務、特に国内および海外特許出願、特許係争事件を担当。  
1980 年から 1982 年の間ドイツおよび米国にて特許法およびその実務研修。英語およびドイツ語に精通。

1997 より VOSSIUS & PARTNER 特許事務所に勤務。2015 年より日本にて同所コンサルティング業務を継続。

専門分野

- ・材料工学、特に鉄鋼技術
- ・溶接工学
- ・半導体技術
- ・自動車技術

コンタクト

[ishino@vossiusandpartner.com](mailto:ishino@vossiusandpartner.com)